This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

SHEATHING STRUCTURE OF TWO-TERMINAL SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO .: 01-228138 [JP 1228138 A] PUBLISHED: September 12, 1989 (19890912)
INVENTOR(s): NOMURA TOSHIHIRO

APPLICANT(s): FWI ELECTRIC CO LTD [000523] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 63-053795 [JP 8853795] March 09, 1988 (19880309) FILED: INTL CLASS: [4] H01L-021/52; H01L-023/04

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 857, Vol. 13, No. 551, Pg. 18, December 08, 1989 (19891208) JOURNAL:

ABSTRACT

PURPOSE: To form the structure for the title element into such a free form that the plane of the structure is a square or the like other than a circular form and to contrive the improvement of a space factor at the time of incorporation of the element into a device by a method wherein a flexible or elastic insulating resin is used instead of a metallic bellows.

CONSTITUTION: In an element of a flat type structure for dealing with a large capacity, two sheets of metal plates 12 and 14, which respectively come into contact to an anode and a cathode of a semiconductor element 10, are constituted of a metallic material having a thermal expansion coefficient close to that of the element 10 for inhibiting the effect of a thermal stress due to heat generation at the time of operation of a large current. A flexible or elastic material is used as an insulating resin 16 sealing the peripheral part between the plates 12 and 14. Accordingly, as upper and lower flexures due to a pressure welding force F at the time of assembly of the element of a flat type structure can be absorbed effectively, a metallic bellows 8 can be omitted. Thereby, the manufacture of the element of a square flat type structure becomes possible and a space factor at the time of incorporation of the element into a device is improved.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 持許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平1-228138

⊕Int. Cl. '

識別記号

庁内整理番号

四公開 平成1年(1989)9月12日

H 01 L 21/52 23/04 J -8728-5F B -6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

◎発明の名称

二端子半導体素子の外装構造

②持 頭 昭63-53795

@出 頭 昭63(1988)3月9日

 年 引,

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 頤 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1 番 1 号

砚代 理 人 弁理士 浜田 冶雄

97) #B 128

- 1. 农朋の名称
 - 二端子半導体系子の外装構造
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 二畑子半導体素子を2枚の金属板で挟持し、 これら金属板調の周盟間を可挽性または弾力 性のめる絶縁樹脂で封止したことを特徴とす る二畑子半導体素子の外装構造。
- 3. 我明の詳細な説明
 - [産業上の利用分野]

本見明は、ダイオードやサージ吸収器等の 非協形素子である二端子半均体系子の外接構 造に係り、特に大音曲の半導体双子として使 用される平形構造からなる素子の外接構造に 関する。

[現果の技術]

一般に、ダイオード等の二端子半導体派子の外接調査として、大容量の基子では平形、中容量の菓子ではスタッド形、小容量の菓子では異リード取付きのチューブラ形容の構造

が知られている。

従来、平形は強からなる条子は、第3 図に示すようには成されるのが一般的である。この平形は強からなる条子の外径は、一般に同間形をしており、その内部の半男体条子も同形である。第3 図において、2 照可列1 は半場体系子、2、4 は金銭板、3。5 は電域のつば、7 は絶域で、8 は金銭のペローズ、9 は気体対入間域をそれぞれ示す。



計刷平1-228138(2)

5 と半別体点子 1 との間の然応力を展刊する 動きもあり、これにより平形構造からなる素 子の信頼性を高めている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、前述した従来の平形は造からなる素子の外装構造によれば、 机立て時の 圧接力 F による上下のたわみを吸収するため に金成のペローズ 8 が存在することから、外 形が円形となり、この平形調道からなる素子を見れた相込む時にたとえ及して生に並べても空域が生じ、占稿事(スペースファクタ)が良くならないという問題があった。

また、知3 図でも明らかなように、従来の
系子は半導体素子 1 以外の部出数が多く、このため製造コストの低減が対しく内質となる
対点があった。

さらに、半導体系子1の厚さに比べて、平 形構造からなる系子全体の厚さがかなり厚く なるという問題もあった。

従って、本度明の目的は、装置組込み時の占板事を改善し、使用部品は改も少なくして 安価に製造できると共に、厚さの違い大方は に適した平形構造の二端子半導体素子の外質 構造を提供するにある。

[理照を解決するための手段]

本 程 明 に 係る 二 端 子 半 む 体 系 子 の 外 袋 は 遺 は、 二 端 子 半 時 体 素 子 を 2 枚 の 金 風 板 で 读 片 し、 こ れ ら 金 騒 板 間 の 周 囲 部 を 可 検 性 又 は 弾

力性のある絶疑樹脂で対止することを特徴とする。

[作用]

本発明に係る二類子半導体系子の外数構造によれば、金皿ペローズの代りに可慎性または弾力性のある絶縁制限を使用することにより、系子制立時の圧接力の吸収を有効に達成すると共に、調電機の支持体および封止体としての環能も行する。

これにより、平形構造からなる素子(以下、 平形構造素子と呼ぶ)を構成する体品点数が 従来に比べて大幅に削減できる上に、・他採出 型は方形での円形以外の形状を金銭ペローズ に比べて自由に採用できるので、平形構造素 子を検討に組込む時の占紙率も改善すること ができる。

さらに、収収は出収が少なく、しかも比較 的関東な認道であるため、素子全体の母さを おくすることも可能となる。

[文练图]

次に、本充明に係る二端子半導体系子の外装構造の実施研につき、域付関面を参照しながら以下詳細に説明する。

第1図は、本及明の一実透明である。 近京子を示す新面図であり、第2別は平面四 である。

第1 図において、参照符列1 0 は半導体系子を示し、この末子1 0 は従来と同様のものであるが、本文権例では第2 図に示すように平面矩形状に構成することができる。

しかるに、本実施別においては、前記半導体系子10を2枚の金銭返12、14で決局し、これら金銭返12、14の間の周間区を司員性または外力性のある処理出版16で封止した組成からなる。

そこで、別1時における平均は点子10を ダイオードと仮定すると、企政仮12の上値 がアノード(A)は子となり、企政仮14の 下面がカソード(K)は子となる。この場合、



また、金属板12、14間の周囲はを対止している絶球場配16としては可以性または列力性のある材料を用いることにより、平形は直来子の租立で時における圧接力Fによる上下のたわみを有効に吸収することができる。 てのため、従来の平形構造水子で用いた金属
ベローズ8を省略することができる。

、 ほって金属ペローズを用いないので形状に 対するM 限もなくなり、第2図にて示すよう な正方形の平形は近案子の製作が可能となり、 受力への祖込み時の占根率も改善される。さ らに、金属版 1 2、 1 4 は外面準体と振する 電機として使用することが可能であるから、 平形調 近案子としての構成は四点なが少なが なり、コストの低減と共に関皮がである。す なり、コストの低減と共に関皮がである。す なり、コストの低減とは明らかである。す なり、コストの低減とは明らかである。す なり、これであるによれば、促来の平形は 素子における場成が固としての電形3.5、 金銭のつばら、絶駄以7、金銭のつで代行す ることができ、これにより大幅な部間点で 別類を選成している。

以上、本理明の好過な実施別について規則したが、本理明において平形構造系子の平面形状は前記実施別の正方形に限定されるものではなく、長方形での相込まれる装置の要求に応じた形状とすることも可能であり、その他本理明の精神を逸頭しない範別内において相々の設計変更をなし得ることは勿論である。

[発明の効果]

前法した実施例から明らかなように、木足明によれば、大谷頃の平形構造素子を構成する際に二端子半導体菓子を2枚の金属板で挟いし、これら金属板間の周囲がを可能性または弾力性のある地球側断で封止することが不出ないたないできる。 となるので、平面が方形等の円形以外の自由な形状とすることができ、観響への組込み時の占権半を決算することができる。

そして、可良性または弾力性のある地球の 関を用い、金属板を外部導体と推する環境と して用いることにより、使用部品数が大幅に に開発された製造コストを低減することができ る。

でらに、部品数が少なくなり、比較的類型 な研究となるために、素子全体の厚さが違く できるばかりでなく、平面的にも小形化でき、 最近への最近み時の体積で見た占額率も向上 させることができる。

4. 図面の間即な説明

第1 図は本及明に係る二切子半切は水子の外数構造の一変透例を示す断道図、第2 図は第1 図に示す二切子半切は東子の単値図、第3 図は従来の平形構造東子の構成を示す断面図である。

1、10…半将体票子

2、4、12、14…全成版

3 …アノード環境(A)

5 ··· カソード徴権(K)

6…企民のつば

7 ... 16 IR 174

8 … 金銭のベローズ

9 … 気体封入関係

16 ··· 16 12 14 15

F… 圧 推力

特許出額人 出額人代理人 双士用四名式企业 非理士 机间油炉







